

政策キーパーソンと語ろう! vol.2

文部科学省 根津 半導体 エレクトロニクス推進室長

との90分間



文部科学省 研究開発局環境
エネルギー課半導体エレクトロニクス
推進室 室長

根津 純也 氏

2026/7/16

18:00▶19:30 (開場17:30)

会場 RISE GATE NIHONBASHI

定員 100名 (事前登録制)

参加費 RISE-A会員:無料 / 非会員:1,000円



文部科学省 根津 半導体 エレクトロニクス推進室長との

2026/7/16 18:00 19:30



PROGRAM

17:30~

開場

18:00~18:30

講演「文部科学省における半導体関連施策の動向と、今後の方向性について」

文部科学省研究開発局環境エネルギー課半導体エレクトロニクス推進室 室長 根津 純也 氏

18:30~19:30

質疑応答・ネットワーキング (名刺交換・来場者との交流)



ACCESS



RISE GATE NIHONBASHI カンファレンスA+B

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目7-1 スルガビル7F

東京メトロ銀座線「三越前駅」から徒歩1分

JR東京駅から徒歩12分

